

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

**ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY
RIGORÓZNÍ PRÁCE**

Název práce: Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface – STM Study

Jazyk práce: angličtina

Jméno uchazeče/uchazečky: Mgr. Michael Alexandridis, Ph.D.

Studijní program: Fyzika

Studijní obor: Fyzika povrchů a rozhraní

Oponent/opONENTI:

Členové komise: Předseda	doc. RNDr. Ivan Ošřádal, CSc.	(přítomen)
Místopředseda	doc. RNDr. Jiří Pavluch, CSc.	(nepřítomen)
Členové	RNDr. Tomáš Gronych, CSc.	(přítomen)
	doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.	(přítomen)
	prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.	(přítomna)
	doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.	(přítomen)
	doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.	(přítomen)
	Ing. Jan Plšek, Ph.D.	(nepřítomen)
	doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.	(přítomen)

Datum jednání komise: 19. 1. 2022

Výsledek jednání komise:

- Komise uznává předloženou diplomovou práci jako rigorózní práci.
 Komise uznává předloženou disertační práci jako rigorózní práci.

Předseda nebo místopředseda komise:

Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisi:

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.